



DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS
भारतीय प्रौद्योगिकी-संस्थान
CHENNAI – 600 036, INDIA/ चेन्नई-६०० ०३६, भारत

आकस्मिक छुट्टी/प्रतिबंधित छुट्टी/प्रतिपूरक अवकाश
CASUAL LEAVE/RESTRICTED HOLIDAY/COMPENSATORY OFF

नाम/Name	
पद/Designation	
दिन (दिनों) की संख्या/ No. of day(s)	____/दिन(दिनों)/day(s) से/From _____ तक/To _____
कारण/Reason	
तारीख/Date:	आवेदक के हस्ताक्षर/SIGNATURE OF THE APPLICANT
<u>कार्यालय के उपयोग के लिए/Office use</u>	
दिन (दिनों) की संख्या लागू No. of day(s) applied/	
उपलब्ध दिनों की कुल संख्या/ T.No. of days available	CL: _____ RH: _____ CO: _____
प्रभारी अधिकारी/ Officer In-charge	विभागाध्यक्ष/ HEAD OF THE DEPARTMENT



DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS
भारतीय प्रौद्योगिकी-संस्थान
CHENNAI – 600 036, INDIA/ चेन्नई-६०० ०३६, भारत

आकस्मिक छुट्टी/प्रतिबंधित छुट्टी/प्रतिपूरक अवकाश
CASUAL LEAVE/RESTRICTED HOLIDAY/COMPENSATORY OFF

नाम/Name	
पद/Designation	
दिन (दिनों) की संख्या/ No. of day(s)	____/दिन(दिनों)/day(s) से/From _____ तक/To _____
कारण/Reason	
तारीख/Date:	आवेदक के हस्ताक्षर/SIGNATURE OF THE APPLICANT
<u>कार्यालय के उपयोग के लिए/Office use</u>	
दिन (दिनों) की संख्या लागू No. of day(s) applied/	
उपलब्ध दिनों की कुल संख्या/ T.No. of days available	CL: _____ RH: _____ CO: _____
प्रभारी अधिकारी/ Officer In-charge	विभागाध्यक्ष/ HEAD OF THE DEPARTMENT